

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АНТИМОНИДА ИНДИЯ, ОБЛУЧЕННОГО НЕЙТРОНАМИ И РЕНТГЕНОВСКИМИ ЛУЧАМИ

Г.А. Вихлий, А.Я. Карпенко, П.Г. Литовченко

Приведены предварительные результаты исследований гальваномагнитных характеристик монокристаллического n-InSb после последовательного облучения при 77 К быстрыми нейтронами реактора и R_{He} 40 кэВ и последующего отжига. Сделан вывод о возможности использования приготовленного по указанной технологии антимонида индия в качестве материала для низкотемпературных дозиметров рентгеновского излучения.

Антимонид индия – один из самых изученных объектов радиационной физики полупроводников. Он широко используется в качестве материала для сенсоров, работающих в полях радиации (в космосе, на ускорителях заряженных частиц и т.п. [1]). Довольно хорошо изучены радиационные дефекты и характеристики InSb после облучения нейтронами [2]. Интересные результаты получены на антимониде индия, облученном рентгеновскими лучами [3]. Представляют интерес исследования характеристик антимонида индия при комплексном воздействии различных видов ядерных излучений. В настоящей работе приведены предварительные результаты исследования гальваномагнитных характеристик монокристаллов n-InSb при последовательном облучении быстрыми нейтронами реактора и R_{He} 40 кэВ при температуре 77 К и последующем отжиге.

Исходные образцы – монокристаллический n-InSb<Ge>, n_{77 K} ≈ 1 10¹⁵ см⁻³, форма – двойной крест, рабочая область - 2 × 8 мм² при толщине около 1мм. До и после облучения, в процессе изохронного отжига измерялись температурные зависимости коэффициента Холла и проводимости в слабых полях в интервале температур 4.2 – 400 К. В процессе измерений образцы находились в атмосфере гелия. Образцы облучались: 1) быстрыми нейтронами реактора ВВР-10М флюэнсом 1.3 · 10¹⁵ см⁻² при температуре 77 К; 2) без разогрева выше 77 К образцы переносились на рентгеновскую установку, где облучались R_{He} 40 кэВ в течение 1 ч при температуре 77 К с двух сторон. Изохронный отжиг (30 мин при каждой температуре) проводился в вакууме 10⁻³ мм рт. ст. по данным коэффициента Холла и проводимости при базовых температурах 4.2, 50 и 80 К.

Чтобы оценить вклад нейтронного и рентгеновского облучений на характеристики материала при комплексном облучении на рис. 1 и 2 приведены температурные зависимости проводимости и коэффициента Холла при различных флюэнсах нейтронов; рис. 3 и 4 демонстрируют изохронный отжиг образцов, облученных быстрыми нейтронами и рентгеном соответственно. Видно, что с ростом флюэнса нейтронов концентрация носителей заряда и проводимость в образцах уменьшаются, причем при температурах, ниже азотной, может иметь место конверсия типа проводимости (n - p). Образцы именно в таком состоянии были подвергнуты облучению R_{He}. Отжиг радиационных дефектов (РД), введенных нейтронным облучением, практически проходит в одну стадию с центром около 140 К, (см. рис. 3). Уменьшение концентрации носителей заряда при отжиге выше 650 К обусловлено введением термоакцепторов. Отжиг образцов p-InSb (на образцах n-типа влияние рентгеновского облучения на характеристики материала практически отсутствует) после R_{He} 250 и 55 кэВ приведен на рис. 4. Он проходит в одну четко выраженную стадию с центром около 103 К. Обсуждения природы РД в нейтронно- и R_{He}-облученных образцах мы здесь не делаем – этому вопросу посвящено много работ.

Рис. 5 – 8 иллюстрируют вторую часть работы по воздействию R_{He} на характеристики близких к (n – p)-конверсии (при Т около 77 К и ниже) образцов n-InSb после нейтронного облучения при 77 К. На рис. 5 видна (n – p)-конверсия после нейтронного облучения (ниже 40 К - проводимость p-типа), кривая 2; в области конверсии измерения не корректны и

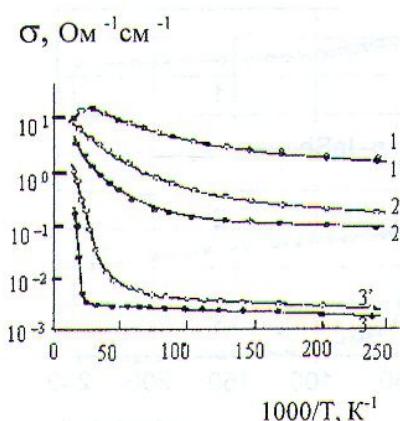


Рис. 1. Температурные зависимости проводимости σ в n-InSb, облученном быстрыми нейтронами реактора при 77 К (кривые 1-3) и 300 К (1'-3'): 1, 1' - $\Phi = 0$; 2 - $1.8 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-2}$; 2' - $\Phi = 2.1 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-2}$; 3 - $\Phi = 3.2 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-2}$; 3' - $\Phi = 5.4 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-2}$

Темные значки – облучение при 77 К;
светлые – облучение при 300 К.

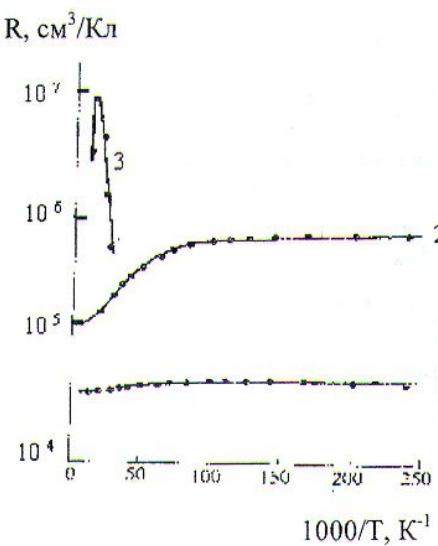


Рис. 2. Температурные зависимости коэффициента Холла R в n-InSb, облученном быстрыми нейтронами реактора при 77 К: 1 – $\Phi = 0$; 2 – $\Phi = 1.8 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-2}$; 3 – $\Phi = 3.2 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-2}$.

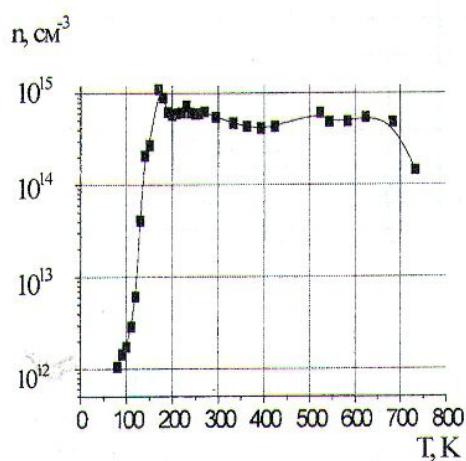


Рис. 3. Изохронный отжиг n-InSb, облученного быстрыми нейтронами реактора при 77 К по концентрации свободных носителей заряда при 77 К.

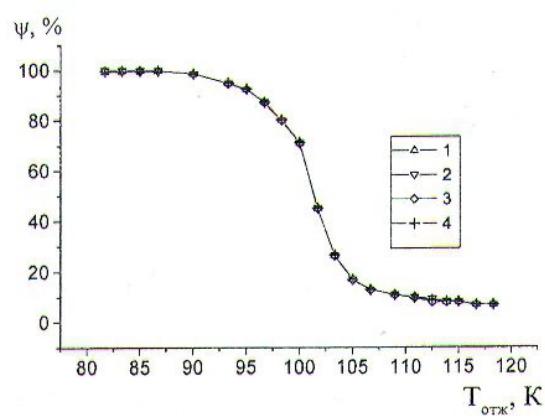


Рис. 4. Изохронный отжиг образцов p-InSb, облученных рентгеновскими лучами при 77 К: p-InSb <Ge>, $p_0 = 1.6 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$; Rhe 50 кэВ; p-InSb <Ge>, $p_0 = 1.0 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$; Rhe 250 кэВ; p-InSb <Fe>, $p_0 = 1.0 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$; Rhe 250 кэВ; p-InSb <Ge>, $p_0 = 1.0 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$; Rhe 55 кэВ.

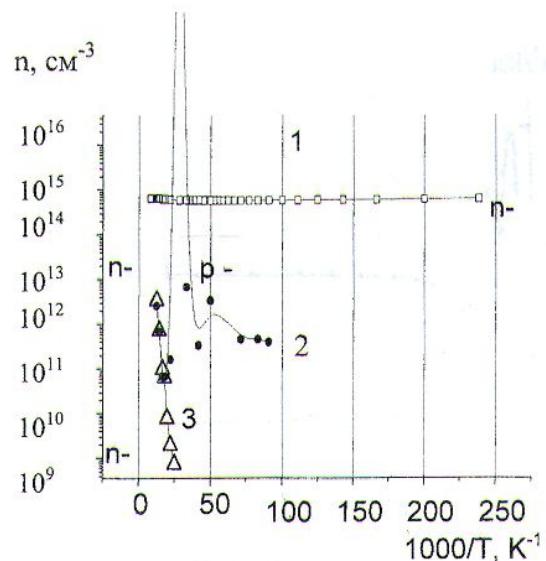


Рис. 5. Температурные зависимости концентрации свободных носителей заряда в n-InSb: 1 - исходный образец до облучения; 2 - после облучения быстрыми нейтронами реактора при 77 К; 3 - после Rne облучения при 77 К.

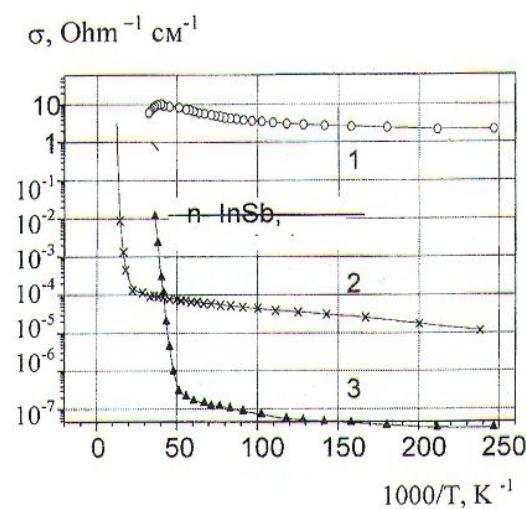


Рис. 6. Температурные зависимости проводимости в n-InSb: 1- исходный образец до облучения; 2- после облучения быстрыми нейтронами реактора при 77 К; 3- после Rne облучения при 77 К.

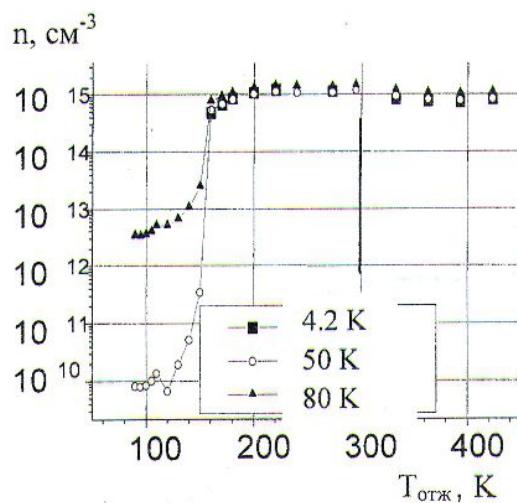


Рис. 7. Изохронный отжиг n-InSb, облученного при 77 К последовательно быстрыми нейтронами реактора и рентгеновскими лучами по концентрации свободных носителей заряда при 4.2, 50 и 80 К.

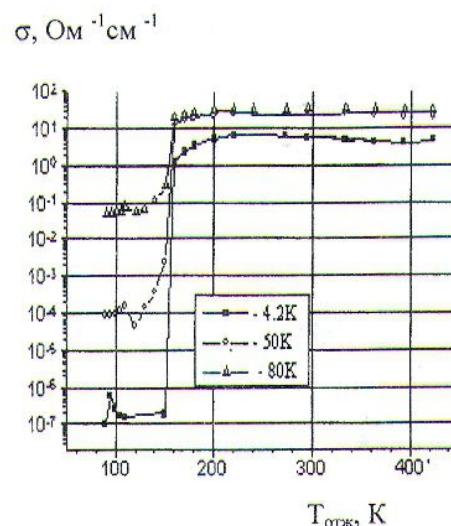


Рис. 8. Изохронный отжиг n-InSb, облученного при 77 К последовательно быстрыми нейтронами реактора и рентгеновскими лучами по проводимости при 4.2, 50 и 80 К.

имеют условный характер. Кривая 3 (см. рис. 5) иллюстрирует температурную зависимость концентрации носителей заряда после облучения Rne. При высоких температурах материал имеет проводимость n-типа; ниже точки конверсии измерить коэффициент Холла не удалось.

Rne на фоне нейтронного облучения уменьшает концентрацию носителей заряда (примерно на 3 порядка в районе 40 К) (см. рис. 5, кривая 3) и проводимость – на 2 – 3 порядка в интервале температур 4.2 – 40 К (см. рис. 6, кривые 2, 3).

Отжиг РД в приготовленных таким образом образцах по данным концентрации носителей заряда и проводимости приведен на рис. 7 и 8 соответственно. Сопоставляя рис. 7 и 8 с данными рис. 3 и 4 соответственно, можно заключить: отжиг РД в n-InSb после последовательного облучения быстрыми нейtronами и рентгеном при 77 К проходит в 2 стадии: 1-я - с центром около 105 К и связана с отжигом РД, введенных рентгеновским облучением; 2-я - с центром около 150 К обусловлена отжигом дефектов, введенных нейtronами.

На основе анализа комплекса приведенных данных можно сделать вывод о возможности использования приготовленного по указанной технологии антимонида индия в качестве материала для низкотемпературных дозиметров рентгеновского излучения.

Авторы хорошо понимают, что для практического применения полученных результатов должна быть проделана большая работа, выполнение которой здесь не планировалось, и поэтому сделанный выше вывод расценивают лишь как потенциальную возможность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Vikhliy G.A., Karpenko A.Ya., Litovchenko A.P., Litovchenko P.G. // Ukrainian Journ.of Physics. – 1998. - Vol. 43. – No. 1. - P. 74 - 76.
2. Колин Н.Г., Меркурисов Д.И., Соловьев С.П. // ФТП. - 1999. - Т. 33, вып. 8. - С. 927 - 930.
3. Mashovets T.V., Vikhliy G.A., Vitovskij N.A. // Phys. Stat. Sol. (a). – 1972. - Vol. 14. - P. 439.

ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АНТИМОНІДУ ІНДІЮ, ОПРОМІНЕНОГО НЕЙТРОНАМИ І РЕНТГЕНІВСЬКИМИ ПРОМЕНЯМИ

Г.О. Віхлій, А.Я. Карпенко, П.Г. Литовченко

Наведено попередні результати досліджень гальваномагнітних характеристик монокристалічного n-InSb після послідовного опромінення при 77 К швидкими нейtronами реактора і Rne 40 keV та наступного відпалу. Зроблено висновок про можливість використання антимоніду індію, приготовленого за вказаною технологією, як матеріалу для низькотемпературних дозиметрів рентгенівського випромінювання.

ELECTRICAL PROPERTIES OF INDIUM ANTIMONIDE, IRRADIATED BY NEUTRONS AND X-RAYS

G.A. Vikhliy, A.Ya. Karpenko, P.G. Litovchenko

The preliminary results of research of monocrystalline n- InSb galvanomagnetic characteristics are given at a consecutive irradiation by fast reactor neutrons and Rne 40 keV at temperature 77 K and subsequent annealing. The conclusion is made about an opportunity of use prepared on the specified technology Indium Antimonide as a material for low temperature x-ray dosimeters.